



TÍTULO DE PATENTE No. 435676

Titular(es): Vivek Verma
Domicilio: Spray Engineering Devices Limited, Spray House, Industrial Area, Phase-7, Sas Nagar, Mohali Plot No. C-82, 160055, Punjab, INDIA
Denominación: MÉTODO, PROCESO Y APARATO PARA UN SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE MUY BAJA TEMPERATURA.
Clasificación: CIP: B01D1/22; B01D1/26; B01D1/28; B01D3/10
CPC: B01D1/221; B01D1/26; B01D1/28; B01D3/10
Inventor(es): VERMA, Vivek

SOLICITUD

Número:
MX/a/2021/011176

Fecha de Presentación Internacional:
13 de marzo de 2020

PRIORIDAD

País:
IN

Fecha:
14 de marzo de 2019

Número:
201911010031

Vigencia: Veinte años

Fecha de Vencimiento: 13 de marzo de 2040

Fecha de Expedición: 05 de junio de 2026

La patente de referencia se otorga con fundamento en los artículos 1, 2 fracción I, 5 fracción I, y 119 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la presente patente tiene una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud internacional y estará sujeta al pago de la tarifa para mantener vigentes los derechos.

Quien suscribe el presente título lo hace con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción I, 9, 10 y 119 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; artículos 1°, 3°, 4°, 5° fracción V, inciso a) sub inciso iii), 16 fracciones I y III y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; artículos 1, 3 y 5 fracción I y antepenúltimo párrafo del Acuerdo Delegatorio de Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el servidor público competente, amparada por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 fracción I de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y artículo 12 de su Reglamento. Su integridad y autenticidad, se podrá comprobar en www.gob.mx/imp.

Asimismo, se emitió conforme lo previsto por los artículos 1° fracción III; 2° fracción VI; 37, 38 y 39 del Acuerdo por el que se establecen lineamientos en materia de Servicios Electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES ÁREAS MECÁNICA, ELÉCTRICA Y DE DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD

MARINA OLIMPIA CASTRO ALVEAR



Cadena original:

MARINA OLIMPIA CASTRO ALVEAR|00001000000721239369|SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA|1987|MX/2026/55557|MX/a/2021/011176|Título de patente PCT|2193|FSP|Pág(s)
1|3nhCml04/XXFMw6ad/Y2SpZJ7eY=

Sello Digital:

DnZFmWcyXj6++EDbkanADsJMdzvUfC+BbPYi9OZenSjGbDsDS61thn3ILPAcHDrz488Bc1VQkfTeKMvxKUgScnUFc1
ZBwL61WngZQPwj4EhRoqtYrGCsVAh7RWalwT3gG5xm64DPcbXC0N4hj9UTZdChh9drwl5I5DUHXWHilgXf+kWt88m
cL0YMdglakKMXVJoUGlUzh2k4FyMqT+mTz5utEx6SckAaRacAfRm94DXSvLSA4+kU7GY01Cz9E0p9GmlfGoc6Ac
U7jsXhjhUUV/FtGz4d7rbMubNjB0kwGIMZzuMtCit8EIhfWOMg3WgPIXrMc/vQvFb1TiHGUQ==



MX/2026/55557